

Измерительный микроскоп MF-U поколения D

Серия 176



Модель 2017D



Модель 3017D



Модель 4020D

Модель 2017D

Диапазон перемещения платформы XY : 200 x 170 мм
 Диапазон перемещения по оси Z : 220 мм
 Размер верхней поверхности платформы XY : 410 x 342 мм
 Эффективный размер стекла : 270 x 240 мм
 Функция поворота (левая) : $\pm 5^\circ$
 Макс. нагрузка : 20 кгс
 Макс. высота заготовки : 220 мм
 Масса : 130 кг

Модель	MF-UB2017D	MF-UB3017D	MF-UC2017D	MF-UD2017D
№	176-873-10	176-878-10	176-883-10	176-888-10
Измерительная система	Оси X и Y (2 оси)	Оси X, Y и Z (3 оси)	Оси X и Y (2 оси)	Оси X, Y и Z (3 оси)
Тип наблюдения	Светлое поле (СП)	Светлое поле (СП)	Светлое/Темное поле (СП/ТП)	Светлое/Темное поле (СП/ТП)

Модель 3017D

Диапазон перемещения платформы XY : 300 x 170 мм
 Диапазон перемещения по оси Z : 220 мм
 Размер верхней поверхности платформы XY : 510 x 342 мм
 Эффективный размер стекла : 370 x 240 мм
 Функция поворота (левая) : $\pm 5^\circ$
 Макс. нагрузка : 20 кгс
 Макс. высота заготовки : 220 мм
 Масса : 138 кг

Модель	MF-UB3017D	MF-UB3017D	MF-UC3017D	MF-UD3017D
№	176-874-10	176-879-10	176-884-10	176-889-10
Измерительная система	Оси X и Y (2 оси)	Оси X, Y и Z (3 оси)	Оси X и Y (2 оси)	Оси X, Y и Z (3 оси)
Тип наблюдения	Светлое поле (СП)	Светлое поле (СП)	Светлое/Темное поле (СП/ТП)	Светлое/Темное поле (СП/ТП)

Модель 4020D

Диапазон перемещения платформы XY : 400 x 200 мм
 Диапазон перемещения по оси Z : 220 мм
 Размер верхней поверхности платформы XY : 610 x 342 мм
 Эффективный размер стекла : 440 x 240 мм
 Функция поворота (левая) : $\pm 3^\circ$
 Макс. нагрузка : 15 кгс
 Макс. высота заготовки : 220 мм
 Масса : 144 кг

Модель	MF-UB4020D	MF-UB4020D	MF-UC4020D	MF-UD4020D
№	176-875-10	176-880-10	176-885-10	176-890-10
Измерительная система	Оси X и Y (2 оси)	Оси X, Y и Z (3 оси)	Оси X и Y (2 оси)	Оси X, Y и Z (3 оси)
Тип наблюдения	Светлое поле (СП)	Светлое поле (СП)	Светлое/Темное поле (СП/ТП)	Светлое/Темное поле (СП/ТП)